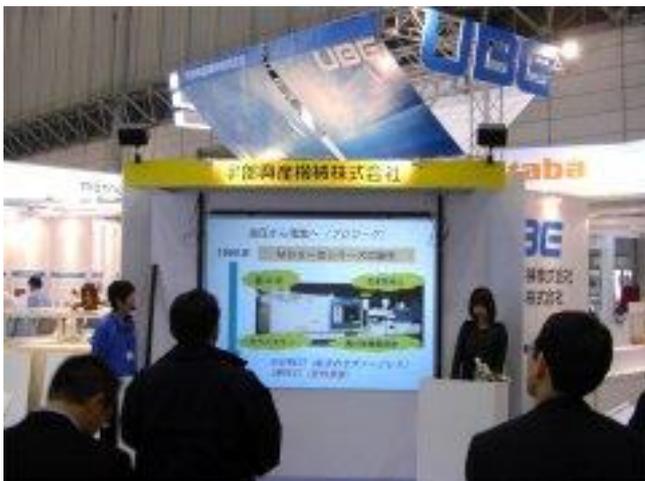


2008年11月18日

## 「IPF2008 国際プラスチックフェア」出展報告及び来場御礼

2008年11月7日(金)～11日(火)の5日間、幕張メッセに於いて開催されました IPF2008 国際プラスチックフェアに弊社は『Value Innovation』というテーマで出展いたしました。今回は、新シリーズである“MDS-V”全電動式射出成形機のご紹介をいたしました。ナレーターと弊社社員によるプレゼンや偏光メガネをかけての3Dバーチャルリアリティショーによる等身大マシン映像の視聴と射出発泡成形プロセスの説明を行い、好評を博しました。通常、カバー等で見えないところまでお見せすることができ、ご来場いただきました皆さまへはMDS-Vの高剛性型締トグル「TAF Clamp」の特長やコアバック動作をご理解いただけたと思います。また最近のトレンドである4つのテーマに基づいたUBEの射出成形技術のパネル説明やサンプル展示を行いました。

### ① 全電動式射出成形機のプレゼン(ナレーターと弊社社員による説明)及びビデオ上映



### ② 全電動式射出成形機の3Dバーチャルリアリティショー(偏光メガネによる迫力ある実寸3D映像)



③ 4つのテーマ別 パネル&サンプル展示

軽量化対応技術



ECO対応技術  
(省エネ、CO2削減)



コストダウン対応技術  
(生産性向上、高機能付加)



成形不良低減対応技術

